Chinese Journal of Catalysis

文章编号: 0253-9837(2011)06-0993-07

DOI: 10.3724/SP.J.1088.2012.11127

Vol. 33 No. 6

研究论文:993~999

S 掺杂 S-TiO₂/SiO₂ 可见光响应光催化剂的制备及性能

陈孝云^{1,*},陆东芳²,林淑芳¹

「福建农林大学材料工程学院,福建福州 350002

2福建农林大学园林学院,福建福州 350002

摘要:以四氯化钛为钛源, 硫脲为硫源, 采用液相水解-沉淀法制备了 S 掺杂的 TiO₂/SiO₂ (S-TiO₂/SiO₂) 催化剂, 并以苯酚为模型物, 考察了催化剂在可见光区、紫外光区和太阳光下的光催化活性, 以及催化剂的使用寿命和分离性能.采用 X 射线光电子能谱、傅里叶变换红外光谱、紫外-可见漫反射光谱、X 射线衍射、透射电镜及 N₂ 吸附-脱附等技术对催化剂进行了表征.结果表明, S 以+6 价形式进入 TiO₂ 体相并置换晶格中的 Ti⁴⁺, 适量 S 掺杂的 S-TiO₂/SiO₂ 在紫外光区、可见光区和太阳光下均表现出较高的光催化活性.SiO₂ 与 TiO₂ 界面间有 Ti-O-Si 键形成, 结合牢固.S 掺杂在 TiO₂ 表面生成 Ti-O-S 键, 形成新的能级结构, 使光催化剂在 450~550 nm 产生吸收, 诱发 TiO₂ 可见光催化活性; 同时提高了 TiO₂ 表面羟基数量.SiO₂ 的加入可减小TiO₂颗粒的平均尺寸, 增大催化剂的比表面积, 改善催化剂的分离性能, 提高催化剂的使用寿命.

关键词:二氧化钛;二氧化硅;硫掺杂;可见光;光催化

中图分类号: O643 文献标识码: A

收稿日期: 2011-11-22. 接受日期: 2012-01-16. *通讯联系人. 电话: 13178389782; 传真: (0591)83715175; 电子信箱: fjchenxy@126.com 基金来源: 国家自然科学基金 (31000269); 福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划 (JA11072).

Preparation and Properties of Sulfur-Doped Visible-Light Response S-TiO₂/SiO₂ Photocatalyst

CHEN Xiaoyun^{1,*}, LU Dongfang², LIN Shufang¹

¹College of Material Engineering, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, Fujian, China ²College of Landscape Architecture, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, Fujian, China

Abstract: S-doped visible-light response S-TiO₂/SiO₂ photocatalyst samples were prepared by a hydrolysis-precipitation method. The photocatalytic activity was investigated by the degradation of phenol. The separability of S-TiO₂/SiO₂ was determined by sedimentation. X-ray photoelectron spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy, X-ray diffraction, transmission electron microscopy, and N₂ adsorption-desorption were used for catalyst characterization. The results showed that cationic S⁶⁺ was incorporated into TiO₂ lattice and substituted part of Ti⁴⁺. S-TiO₂/SiO₂ with suitable S-doping exhibited higher activity under ultraviolet light, visible light, and solar irradiation. S-TiO₂/SiO₂ exhibited better decanting ability and less deactivation. Doped-S can form a new bond of Ti–O–S above the valence band of TiO₂ to extend the adsorption edge to 450–550 nm, and can increase amount of surface OH⁻ of TiO₂. The addition of SiO₂ can form a new bond of Ti–O–Si, beneficial to the high dispersion, and larger surface area of S-TiO₂/SiO₂. **Key words:** titania; silica; sulfur-doping; visible light; photocatalysis

Received 22 November 2011. Accepted 16 January 2012.

*Corresponding author. Tel: +86-13178389782; Fax: +86-591-83715175; E-mail: fjchenxy@126.com This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (31000269) and Talent Training Program for Distinguished Young Scholars in Universities of Fujian Province (JA11072).

近年来 TiO₂ 光催化氧化技术广泛应用于解决 日益严重的水、空气、土壤等环境污染问题^[1-6]. 但 是, 从应用的角度看, 目前还存在较多的问题^[7~12]: TiO₂ 光催化剂的光谱响应范围 < 387 nm, 对太阳能 的利用率较低;以电驱动的紫外光源,其电-光转换 效率低于 25%,大部分电能转化为热能而转移出反 应体系未被利用,反应体系的总能量利用率较低; 常规 TiO₂光催化剂的量子效率较低;光催化剂吸附 性能较差,活性偏低;光催化剂粉末较难分离;光催 化剂易中毒而失活等.

近年来人们研究发现, N, S, F和C等非金属离 子的掺杂可提高 TiO2 可见光响应能力^[13~18]; 但直 接采用 TiO2 进行掺杂, 所制得的可见光响应 TiO2 催化剂在光催化活性、稳定性、光吸收效率、分离 性能、使用寿命等方面还不甚理想^[19~22].将 TiO₂与 SiO₂, Al₂O₃, 活性炭等吸附剂结合, 通过吸附剂所提 供的高浓度底物环境,提高了 TiO2 光催化降解有机 及无机污染物的速率[23~26];同时,吸附剂的存在还 可改善 TiO_2 的分离性能,抑制 TiO_2 失活^[24,25]和 TiO2 晶粒生长,提高锐钛矿 TiO2 相转变温度^[27~29]. 文献[22,30,31]以 SiO2 为载体, 制备了 N 掺杂 TiO2, 不仅使其具有可见光催化活性,而且使用寿命也明 显延长.本课题组以尿素为 N 源,采用液相水解-沉 淀法制得 SiO, 负载的 N 掺杂 TiO, 光催化剂, 在紫 外光区及可见光区对苯酚的光催化降解都表现出较 高的活性,且催化剂较易分离,使用寿命较长,表现 出良好的应用前景^[32].

本文尝试将 SiO₂ 优良的吸附性能与 S 掺杂 TiO₂的可见光响应性能相结合,以期制备一种宽光 域响应范围、易分离、不易失活的高效光催化剂.

1 实验部分

1.1 催化剂的制备

在恒温水浴 (25°C) 和搅拌的条件下,将 10 ml 的 TiCl₄ (AR,阿拉丁) 缓慢滴加到 200 ml 蒸馏水和 0.5 g 的 SiO₂ (*A*_{BET} = 850 m²/g) 混合溶液中,反应 30 min 后升至 80°C,并保持 30 min,再以浓 NH₃·H₂O 调节溶液 pH = 7,继续反应 30 min.将固相产物于 室温陈化 10 h,然后用蒸馏水洗涤至无 Cl⁻检出 (滴 加 0.1 mol/L 的 AgNO₃ 无白色沉淀产生),再用乙醇 洗 2 次,加入一定量的硫脲 (Th,控制 *n*(Ti)/*n*(Th) = 4/1,4/2,4/3) 和乙醇,并在搅拌下反应 2 h,室温陈化 10 h,85°C 真空干燥,研磨后移入管式石英反应器 中,以 10°C/min 升至指定温度焙烧 2 h,即制得浅 黄色的 S-TiO₂/SiO₂ 催化剂.在类似条件下制得对 照样品 TiO₂/SiO₂和 S-TiO₂, 另一对照样品为 P-25 (德国 Degussa 公司).

1.2 催化剂的表征

利用美国物理电子公司 PHI 5700 型光电子能 谱(XPS) 仪测试 S-TiO₂/SiO₂的表面组成、化学态及 元素含量, X 射线源采用 Al K_a (hv = 1486.6 eV) 射 线, 采用污染碳 C 1s (E_b = 284.62 eV) 作能量校正, 样品测试前进行 Ar⁺侵蚀处理.利用日本理学 D/max-rB型X射线衍射(XRD) 仪分析 S-TiO₂/ SiO₂的晶型结构. Cu K_a 射线,管电压 45 kV,管电 流 40 mA. 根据 Scherrer 公式计算晶粒平均尺寸. 利用美国 Nicolet-380 型傅里叶变换红外光谱 (FT-IR) 仪研究 S-TiO₂/SiO₂ 界面的变化情况, KBr 压片法.利用荷兰飞利浦公司 TECANAI 10 型透射 电子显微镜 (TEM) 观察 S-TiO₂/SiO₂ 样品的形貌. 将少量样品分散到乙醇中,采用浸涂法将样品涂覆 到碳膜铜网上.利用紫外-可见漫反射光谱 (DRS) 分析 S-TiO₂/SiO₂ 的能阈结构以及对光的吸收性能. DRS 测试在装有积分球的 TU-1901 型紫外-可见光 谱仪上进行, 以 BaSO4 作参比. 在北京彼奥德公司 SSA4300型孔隙及比表面积分析仪上进行 N2吸附-脱附实验. 样品测试前在 200 ℃ 脱气 2 h, 按照 BET 方程计算 S-TiO₂/SiO₂的比表面积.

1.3 催化剂的评价

光催化反应在自制的 250 ml 石英/玻璃夹套式 反应器中进行^[13].石英/玻璃管内置 8 W 低压汞灯 (λ_{ML} = 365 nm),作为紫外光光源,或 350 W 球型氙 灯 (λ_{ML} = 500 nm,以玻璃滤光管滤去 λ_{ML} < 400 nm 的光)为可见光光源;向反应器外层夹套通入冷却 水以使反应温度维持在 (25 ± 1) ℃,反应器外层以 铝箔包覆以避免其它光干扰.反应前避光磁力搅拌 30 min,使苯酚水溶液 (0.05 g/L) 在催化剂表面吸附 达平衡,并通入 80 ml/min 的空气,用来搅拌和补充 溶解氧,催化剂用量为 1.0 g/L.每 20 min 取样 5 ml, 离心分离,取上层清液以 TU-1901 型紫外-可见分光 光度计测量 270 nm 处吸光度,根据郎伯-比尔定律 计算苯酚浓度.

太阳光活性测试:称 0.1g催化剂倒入直径为 15 cm 的平皿,加 100 ml 苯酚溶液 (0.05 g/L),在磁 力搅拌下吸附 30 min,然后用保鲜膜封住平皿口,放 在太阳光下照射.日期 2011 年 8 月 15 日,时间 9:00~15:00, 温度 27~36 °C.

催化剂使用寿命测试同上,反应 2 h 后离心分 离出催化剂,直接加到反应器中,进行下一次反应; 采用沉降法测试分离性能^[25].

2 结果与讨论

2.1 XPS 结果

图 1 为 S-TiO₂/SiO₂ 催化剂的 XPS 谱. 由图 1(a) 可见,该样品上出现了 Ti 2*p*_{1/2}, Ti 2*p*_{3/2}, Ti 2*s*, Ti





Fig. 1. XPS spectra of S-TiO₂/SiO₂ samples.

3s, Ti 3p, O 1s, S 2p, Si 2p 和 C 1s 谱峰. 其中 C 1s 为有机碳污染峰; 1113.3 和 982.5 eV 处分别为 Ti 和 O 的俄歇电子峰; 401.9 eV 处为催化剂表面吸附 N₂ 的 N 1s 峰^[10]; 396.0 eV 附近未出现晶格的 N 1s 峰; 168.5 eV 出现一个新的 S 2p 峰, 结合 S 2p 的高 分辨率 XPS 谱 (见图 1(b)) 拟合峰, 可知 S 是以 S⁶⁺ 形式进入 TiO₂ 体相中.

表1为不同S掺量的S-TiO₂/SiO₂催化剂XPS 分析结果.可以看出,各样品中O含量基本相同. 随着 S 掺杂量的增加, Ti 含量逐渐减少, Ti/O 比也 逐渐减小. 这表明 S⁶⁺置换晶格中的 Ti⁴⁺, 形成新的 能级结构.这是由于 S⁶⁺的尺寸太大,不可能在 Ti-O 隙间或者置换 O 产生掺杂态, 但可置换晶格 Ti^{4+ [33,34]}. 由样品的 O 1s 高分辨率 XPS 谱 (图 1(c)) 可见, O 1s 谱峰形状不对称, 说明存在不同化学态的 O. 按照结合能增加的顺序可依次解析为 Ti-O (529.9 eV), Si-O (530.8 eV), H-O (531.8 eV); 按峰 面积计算出这三种 O 的比例,结果列于表 2. 可以 看出,S掺杂提高了TiO2表面羟基O的数量,TiO2 晶格 O 的比例降低. 而表面羟基可捕获光生空穴, 生成活性物种•OH 自由基, 它在吸附相和溶液相中 都易引发物质的氧化反应,从而提高光催化氧化效 率^[35].

表 1 S-TiO₂/SiO₂ 样品的 XPS 元素分析结果 Table 1 XPS elements analysis results of S-TiO₂/SiO₂ samples

$C = 1 \left(\left(T^{*} \right) \right) \left(T^{*} \right)$	E	$(\mathbf{T}) \mid (\mathbf{O})$			
Sample $(n(11)/n(1n))$	Si	Ti	0	S	n(11)/n(0)
TiO ₂ /SiO ₂	3.83	22.65	73.52	0.00	0.3081
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/1)	3.81	22.31	73.56	0.32	0.3033
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/2)	3.79	22.07	73.58	0.56	0.2999
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/3)	3.85	21.62	73.50	1.03	0.2941
$5 - 110_2/510_2 (4/3)$	3.85	21.62	/3.50	1.03	0.2941

h—thiourea.

表 2 不同 TiO₂样品中 H-O, Ti-O 和 Si-O 的 O 含量

 Table 2
 The O amounts of H–O, Ti–O, and Si–O in different TiO2

 samples

Sample -	1	Amount (%	$u(\mathbf{I}, \mathbf{O})/u(\mathbf{T}; \mathbf{O})$	
	H–O	Ti–O	Si–O	<i>n</i> (II-O)/ <i>n</i> (II-O)
TiO ₂	28.76	71.24	0.00	0.4037
TiO ₂ /SiO ₂	29.33	67.95	2.73	0.4316
S-TiO ₂ /SiO ₂	33.07	64.17	2.76	0.5153

2.2 FT-IR 结果

图 2 为不同 TiO₂样品的 FT-IR 谱.可以看出, 各样品主要在 3430,1630,1138,1038,925 和 615





cm⁻¹处出现 6 个吸收峰. 其中 3430 和 1630 cm⁻¹分 别为表面吸附的水分子或表面 O-H 伸缩和弯曲振 动峰, 且随着 S 的掺杂而变强且变宽. 与 XPS 结果 一致, 即 S 掺杂使得 TiO₂ 表面羟基数量增加. 1138 cm⁻¹ 为 Si-O-Si 键 的 吸 收 峰 ^[22,36]. 925 cm⁻¹ 为 Ti-O-Si 伸缩振动峰^[22,37,38], 而 Ti-O-Si 键的生成表 明 TiO₂ 与 SiO₂ 结合比较牢固, 在实际应用中不易 流失. 500~680 cm⁻¹ 为 Ti-O 伸缩振动峰, S 的掺杂 使其变宽, 同时在 1043 cm⁻¹ 出现 Ti-O-S 键的吸收 峰^[39~41]. 与 XPS 结果一致, 即掺杂 S 进入 TiO₂ 晶 格中, 形成了晶格缺陷.

2.3 UV-Vis DRS 结果

图 3 为不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的 UV-Vis DRS 谱.可以看出,S掺杂使得TiO₂/SiO2催化剂在可见 光区域的反射明显减弱,使参与光催化反应的光子 数量增加.由 DRS 谱的拐点可以看出,在 387 nm 处锐钛矿相 TiO₂的特征吸收阈值发生蓝移.这可 能是由于受 Ti-O-S 化学键的作用,导致在载流子 由 TiO₂ 价带向导带激发的过程中产生了附加势垒, 故电子激发所需的能量增加[37];另一方面,量子尺 寸效应理论认为,半导体粒径越小,带隙越宽,吸收 带边蓝移越明显. 另外,样品在 450~550 nm 处吸收 峰因 S 掺杂而产生第二个拐点, 且随着 S 掺杂量的 增加,其光吸收阈值蓝移加剧.但S的掺杂并未改 变 TiO₂/SiO₂催化剂在紫外光区的吸收. 第二拐点 的出现表明 TiO2 中出现新的能级结构, 即 S 离子掺 杂导致 TiO, 晶格发生局部微变, 形成一个禁带宽度 较小的新能级,而它在*λ*≥387 nm 的光照射下就能



图 3 不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的紫外-可见漫反射光谱及其 一阶求导图

Fig. 3. UV-Vis DRS spectra (a) and their first derivatives (b) of different $S-TiO_2/SiO_2$ samples.

发生电子跃迁^[39,42].

从 DRS 的一阶求导图可求出各 S-TiO₂/SiO₂ 催 化剂的光吸收阈值, 依据 Khan 等^[43]报道的方法计 算出禁带宽度, 结果列于表 3. 可以看出, 随着掺 S 量的增加, 第二能级的禁带宽度逐渐减小.

2.4 样品的晶相和比表面积

图 4 为不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的 XRD 谱. 由图 可见,各 S-TiO₂/SiO₂ 催化剂均为锐钛矿相,且未出 现因 S 掺杂而引起锐钛矿 TiO₂特征峰位移. 而在 相同条件下制得的 TiO₂/SiO₂ 样品已出现 12.5% 的 金红石相. 由此可见,S 的掺杂提高了锐钛矿 TiO₂ 相转变温度. 由 Scherrer 公式算得各样品中 TiO₂ 的 平均晶粒尺寸列于表 3. 由表可见,掺 S 量对所得样 品中 TiO₂ 平均晶粒尺寸影响不大;但 SiO₂ 的加入 使得 S-TiO₂ 的平均晶粒尺寸减小.这可能与 TiO₂ 晶型转变过程中受 Ti-O-Si 键作用有关,因不同原 子间的相互作用抑制了锐钛矿相 TiO₂ 晶型生长^[32].

由表 3 还可以看出, S-TiO₂/SiO₂(4/2) 样品的比 表面积为 170.2 m²/g, 约是 S-TiO₂ 的 2.6 倍. 由 Δ*A* 结果可见, SiO₂ 的加入使得 S-TiO₂ 的比表面积明显 增大. 在晶格缺陷等其他因素相同时, 样品的比表

Table 3 Characteristics of different S-TiO ₂ /SiO ₂ samples									
Sample	Crystalline size (nm)	$A_{\text{S-TiSi}}/(\text{m}^2/\text{g})$	ΔA	1st adsorption edge (λ_1/nm)	1st E _{Band gap} (eV)	2nd adsorption edge (λ_2/nm)	2nd $E_{\text{Band gap}}$ (eV)		
TiO ₂	15.5	43.8	0	403.1	3.076	_	_		
S-TiO ₂	13.2	65.3	0	396.7	3.126	478.5	2.591		
TiO ₂ /SiO ₂	13.0	145.9	53.7	402.2	3.083	_	_		
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/1)	11.3	168.4	76.2	399.9	3.101	476.7	2.601		
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/2)	11.0	170.2	78.0	395.9	3.132	481.6	2.575		
S-TiO ₂ /SiO ₂ (4/3)	11.2	171.8	79.6	391.0	3.171	486.5	2.549		

表 3 不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的性质

 $\Delta A = A_{\text{S-TiSi}} - A_{\text{Si}} \times 6\% - A_{\text{Ti}} \times 94\%; A_{\text{S-TiSi}} - \text{surface area of S-TiO}_2/\text{SiO}_2; A_{\text{Si}} - \text{surface area of SiO}_2; A_{\text{Ti}} - \text{surface area of TiO}_2.$



图 4 不同 S-TiO₂/SiO₂样品的 XRD 谱

Fig. 4. XRD patterns of different S-TiO₂/SiO₂ samples. (1) TiO₂/SiO₂; (2) S-TiO₂; (3) S-TiO₂/SiO₂(4/1); (4) S-TiO₂/SiO₂(4/2); (5) S-TiO₂/SiO₂(4/3).

面积较大时,其吸附的底物量也大,从而有利于光催 化反应的进行^[44].

2.5 TEM 结果

图 5 为 S-TiO₂和 S-TiO₂/SiO₂催化剂的 TEM 照片.可以看出, S-TiO₂/SiO₂的颗粒大小分布较均

匀, 颗粒较小(粒径为 8~15 nm); S-TiO₂的颗粒大小 分布不均匀,颗粒较大(粒径为15~25 nm). 由此可 见, SiO₂的加入可改善S-TiO₂的颗粒分布, 并减小 其颗粒尺寸. 而光催化剂较小的粒度有利于受光激 发而产生的载流子,迅速转移至其表面参与反应,从 而降低了载流子复合几率,提高了光催化反应量子 效率[45~47].

2.6 光催化剂活性

图 6 为不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的光催化活性. 由图 6(a) 可以看出, S 的掺杂使得 TiO₂/SiO₂ 的可见 光催化活性显著提高,且随着掺 S 量的增加而逐渐 提高, 至 n(Ti)/n(Th) = 4/2 时活性最高, 反应 120 min, 苯酚完全去除. 在相同条件下, S-TiO₂, TiO₂/ SiO₂, TiO₂和 P-25 在反应 140 min 内苯酚去除率分 别为 87.1%, 24.2%, 21.2% 和 16.5%. 结合 DRS 实 验可知,第二吸收阈值蓝移并不能保证光催化剂的 可见光活性提高,而是存在一个最佳值.其原因可 能是: S 掺杂后新形成的能级与锐钛矿 TiO2 能级形 成复合能级结构,两者价带电势差可使 TiO2 价带光 生空穴向新形成能级迁移,从而有效降低光生电子-空穴复合几率,进而提高催化剂活性;当S掺杂量



图 5 S-TiO₂和 S-TiO₂/SiO₂样品的 TEM 照片 Fig. 5. TEM images of S-TiO₂ (a) and S-TiO₂/SiO₂ (b) samples.



图 6 不同 S-TiO₂/SiO₂ 样品的光催化活性

Fig. 6. Photocatalytic activity of different S-TiO₂/SiO₂ samples under visible light (a) and UV light (b). (1) S-TiO₂; (2) S-TiO₂/SiO₂(4/1); (3) S-TiO₂/SiO₂(4/2); (4) S-TiO₂/SiO₂(4/3); (5) TiO₂/SiO₂; (6) TiO₂; (7) P-25.

增加时,新形成的能级向高能级方向移动,禁带宽度 减小,从而使跃迁到导带上的电子容易与新能级上 的空穴复合,即 S 掺杂量过大时新形成能级成为电 子-空穴的复合中心,从而使催化剂活性降低^[39].

由图 6(b) 可以看出, 适宜 S 的掺杂使得 TiO₂/SiO₂ 催化剂不仅在可见光区保持较高活性, 而且在 紫 外 光 区 活 性 亦 高 于 S-TiO₂ 和 TiO₂/SiO₂, S-TiO₂/SiO₂ 可在 140 min 内完全去除苯酚, 而 S-TiO₂, TiO₂/SiO₂, TiO₂ 和 P-25 上苯酚去除率分别 为 95.2%, 86.9%, 82.6% 和 91.45%.

如图 7 所示,在太阳光照射下,S 的掺杂使得 TiO2 催化剂活性显著提高,在测试时间内苯酚几乎 可完全去除,而 TiO2/SiO2, TiO2 和 P-25 对苯酚去除 率均在 40% 以下.

图 8 为 S-TiO₂/SiO₂ 和 S-TiO₂ 的重复使用性能. 使用相同次数时, S-TiO₂/SiO₂ 的催化活性明显高于 S-TiO₂, 循环使用 6 次后, S-TiO₂/SiO₂ 和 S-TiO₂ 对 苯酚的去除率分别为 79.8% 和 9.7%. 由此可见,



图 7 不同 S-TiO₂/SiO₂样品在太阳光下的光催化活性 Fig. 7. Photocatalytic activity of different S-TiO₂/SiO₂ samples under solar light.



图 8 S-TiO₂/SiO₂和 S-TiO₂的重复使用性能 Fig. 8. Reusability of S-TiO₂/SiO₂ and S-TiO₂ for phenol degrada-

SiO₂的加入有效抑制了催化剂失活.催化剂分离性能实验表明,S-TiO₂/SiO₂在1h内完全沉降分离,S-TiO₂需4h,而P-25在3d内还未见明显的分层.

综上可见,本文所制 S-TiO₂/SiO₂ 催化剂不仅拓 展了 TiO₂的光响应范围,提高催化剂在紫外光区及 可见光区的活性,而且改善了催化剂的分离性能,提 高催化剂的使用寿命.

3 结论

tion.

采用液相水解-沉淀法制得 S 掺杂 S-TiO₂/SiO₂ 可见光响应光催化剂. S⁶⁺掺杂形成新的能级结构, 使光催化剂在 450~550 nm 产生吸收,诱发 TiO₂ 可 见光催化活性;紫外光照射下,新能级与锐钛矿 TiO₂能级形成复合能级结构,捕获光生空穴,提高 光生电子-空穴的分离效率乃至光催化活性. TiO₂ 与 SiO₂界面间 Ti-O-Si 键的生成使 TiO₂ 与 SiO₂结 合比较牢固,使用时不易流失. S-TiO₂/SiO₂的宽光 域响应、易分离、使用寿命长的特性,使其在废水、 废气处理领域具有潜在的应用价值.

参考文献

- Higashimoto S, Tanihata W, Nakagawa Y, Azuma M, Ohue H, Sakata Y. *Appl Catal A*, 2008, **340**: 98
- 2 Zheng W J, Liu X D, Yan Zh Y, Zhu L J. ACS Nano, 2009,
 3: 115
- 3 Paramasivam I, Macak J M, Selvam T, Schmuki P. *Electrochim Acta*, 2008, **54**: 643
- 4 陈孝云, 陈星, 洪时伟, 陈筱, 黄彪. 催化学报 (Chen X Y, Chen X, Hong Sh W, Chen X, Huang B. *Chin J Catal*), 2011, **32**: 1762
- 5 Zhang Z Zh, Wang X X, Long J L, Gu Q, Ding Zh X, Fu X Zh. *J Catal*, 2010, **276**: 201
- 6 Wang Y, Feng C X, Zhang M, Yang J J, Zhang Zh J. Appl Catal B, 2010, 100: 84
- 7 Putta T, Lu M Ch, Anotai J. J Environ Manag, 2011, 92: 2272
- 8 Hu Sh Zh, Wang A J, Li X, Löwe H. J Phys Chem Solids, 2010, 71: 156
- 9 Kim S H, Lee S K. J Photochem Photobiol A, 2009, 203: 145
- 10 Asahi R, Morikawa T, Ohwaki T, Aoki K, Taga Y. Science, 2001, 293: 269
- Burda C, Lou Y B, Chen X B, Samia A C S, Stout J, Gole J L. *Nano Lett*, 2003, **3**: 1049
- 12 Sato S, Nakamura R, Abe S. Appl Catal A, 2005, 284: 131
- 13 刘守新, 陈孝云, 陈曦. 催化学报 (Liu Sh X, Chen X Y, Chen X. Chin J Catal), 2006, 27: 697
- 14 Rockafellow E M, Stewart L K, Jenks W S. Appl Catal B, 2009, 91: 554
- 15 Cantau C, Pigot T, Dupin J C, Lacombe S. J Photochem Photobiol A, 2010, **216**: 201
- 16 陈艳敏, 钟晶, 陈锋, 张金龙. 催化学报 (Chen Y M, Zhong J, Chen F, Zhang J L. *Chin J Catal*), 2010, **31**: 120
- 17 唐玉朝, 黄显怀, 俞汉青, 胡春. 化学进展 (Tang Y Ch, Huang X H, Yu H Q, Hu Ch. *Chem Progr*), 2007, **19**: 225
- 18 Li D, Haneda H, Labhsetwar N K, Hishita S, Ohashi N. Chem Phys Lett, 2005, 401: 579
- 19 Sato S. Chem Phys Lett, 1986, **123**: 126
- 20 Saha N C, Tompkins H G. J Appl Phys, 1992, 72: 3072
- 21 陈孝云, 刘守新, 张显权. 无机材料学报 (Chen X Y, Liu Sh X, Zhang X Q. J Inorg Mater), 2008, 23: 464
- 22 Hou Y D, Wang X C, Wu L, Chen X F, Ding Z X, Wang X X, Fu X Z. *Chemosphere*, 2008, **72**: 414
- 23 Torimoto T, Okawa Y, Takeda N, Yoneyama H. J Photo-

chem Photobiol A, 1997, 103: 153

- 24 Ao C H, Lee S C. Appl Catal B, 2003, 44: 191
- 25 陈孝云, 刘守新, 陈曦, 孙承林. 物理化学学报 (Chen X Y, Liu Sh X, Chen X, Sun Ch L. Acta Phys-Chim Sin), 2006, 22: 517
- 26 Lee D-K, Kim S-C, Cho I-C, Kim S-J, Kim S-W. Sep Purif Technol, 2004, 34: 59
- 27 李佑稷, 李效东, 李君文, 尹静, 冯春祥. 无机材料学报 (Li Y J, Li X D, Li J W, Yin J, Feng Ch X. *J Inorg Mater*), 2005, **20**: 291
- 28 Tryba B, Morawski AW, Inagaki M. Appl Catal B, 2003, 46: 203
- 29 陈孝云, 刘守新, 陈曦. 应用化学 (Chen X Y, Liu Sh X, Chen X. Chin J Appl Chem), 2006, 23: 1218
- 30 Kim C, Choi M, Jang J. Catal Commun, 2010, 11: 378
- 31 Li X K, Yue B, Ye J H. Appl Catal A, 2010, 390: 195
- 32 陈孝云, 陆东芳, 张淑惠, 黄碧珠. 无机化学学报 (Chen X Y, Lu D F, Zhang Sh H, Huang B Zh. *Chin J Inorg Chem*), 2012, **28**: 307
- 33 Ohno T, Akiyoshi M, Umebayashi T, Asai K, Mitsui T, Matsumura M. Appl Catal A, 2004, 265: 115
- 34 王永强, 于秀娟, 杨红芬, 明琪, 孙德智. 无机化学学报 (Wang Y Q, Yu X J, Yang H F, Ming Q, Sun D Zh. Chin J Inorg Chem), 2006, 22: 771
- 35 Hoffmann M R, Martin S T, Choi W Y, Bahnemann D W. Chem Rev, 1995, 95: 69
- 36 刘亚琴, 徐耀, 李志杰, 张秀萍, 吴东, 孙予罕. 化学学报 (Liu Y Q, Xu Y, Li Zh J, Zhang X P, Wu D, Sun Y H. Acta Chim Sin), 2006, 64: 453
- 37 黄浪欢, 陈彩选, 刘应亮. 催化学报 (Huang L H, Chen C X, Liu Y L. *Chin J Catal*), 2006, **27**: 1101
- 38 Zhang X, Zhang F, Chan K Y. Appl Catal A, 2005, 284:
 193
- 39 陈孝云, 刘守新. 物理化学学报 (Chen X Y, Liu Sh X. Acta Phys-Chim Sin), 2007, 23: 701
- 40 Han C, Pelaez M, Likodimos V, Kontos A G, Falaras P, O'Shea K, Dionysiou D D. *Appl Catal B*, 2011, **107**: 77
- 41 Nam S H, Kim T K, Boo J H. Catal Today, in press
- 42 Cui Y, Du H, Wen L Sh. Solid State Commun, 2009, 149: 634
- 43 Khan S U M, Al-Shahry M, Ingter W B. Science, 2002, 297: 2243
- 44 Benesi H A. J Phys Chem, 1957, 61: 970
- 45 Choi E H, Hong S I, Moon D J. Catal Lett, 2008, 123: 84
- 46 Choi H, Sofranko A C, Dionysiou D D. Adv Funct Mater, 2006, 16: 1067
- 47 Zhang Zh B, Wang Ch Ch, Zakaria R, Ying J Y. J Phys Chem B, 1998, 102: 10871